

2026年度 電顕研修会基礎コース日程表

施設見学、利用の手引き: 9:00-9:55、講義: 10:00-12:00、TEM/SEM操作実習: 10:00-16:00

開催月			使用予定装置	実施日	開催場所	申込締切日
4月 Apr.	施設見学・基礎コース(講義)		—	14日	CE40	4月9日
	基礎コース(実習)	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	15日, 16日, 21日, 22日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
5月 May	施設見学・基礎コース(講義)		—	14日	CE40	5月1日
	基礎コース(実習)	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	15, 18, 20, 21日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
6月 Jun.	English Basic course (Lecture)		—	4th	CE21	26th May
	Basic course (Technical training) Guidance	Transmission Electron Microscopy (TEM)	HC補助電顕	5th, 9th, 10th		
		Scanning Electron Microscopy (SEM)	Ultra55			
	施設見学・基礎コース(講義)		—	23日	CE40	6月12日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	24, 25日	CE21	
走査電子顕微鏡(SEM法)		Ultra55				
7月 Jul.	施設見学・基礎コース(講義)		—	14日	CE21	7月3日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	15, 16, 21日		
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
8月 Aug.	施設見学・基礎コース(講義)		—	4日	CE40	7月24日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	5, 6, 10日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
9月 Sep.	施設見学・基礎コース(講義)		—	8日	CE21	8月28日
	基礎コース(実習)	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	9, 10日		
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
10月 Oct.	施設見学・基礎コース(講義)		—	6日	CE21	9月25日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	7, 8日		
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
	English Basic course (Lecture)		—	27th	CE21	16th Oct.
	Basic course (Technical training) Guidance	Transmission Electron Microscopy (TEM)	HC補助電顕	28, 29th		
Scanning Electron Microscopy (SEM)		Ultra55				
11月 Nov.	施設見学・基礎コース(講義)		—	10日	CE21	10月30日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	11, 12日		
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
12月 Dec.	施設見学・基礎コース(講義)		—	2日	CE21	11月20日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	3日		
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
2月 Feb.	施設見学・基礎コース(講義)		—	2日	CE21	1月22日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	3日		
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
3月 Mar.	施設見学・基礎コース(講義)		—	23日	CE21	3月12日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	24日		
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			

CE40: 附属環境センター2Fセミナー室、CE21: 超顕微センターセミナー室

ご注意

当センターをご利用いただくためには「手引き」「基礎コース講義」「基礎コース実習(TEMまたはSEM)」の受講が必要です。

実習はご利用予定の装置に合わせて、TEM又はSEMのいずれか、または両方を受講ください。

申込の際に実習実施希望日を複数選択してください。申込状況によってはご希望に沿えない場合があります。予めご了承ください。

実習開催日程は申込者数によって増減することがあります。増やす場合にはお申し込み後に再度の日程調整を行います。

開催予定日や内容は変更することがあります。HPにて更新の案内を行いますので、随時ご確認ください。

You need to attend lecture and training before using URC machines.

Machine training has two, TEM and SEM, course. Please attend either or both courses depends on your needs.

For machine training date, add 2nd, 3rd candidates if there are, though we may not be able to meet your request.

Please check URC web page to get latest schedule.